This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

中华人民共和国国家知识三权局

													1
邮政编码:											40 10 1	# &	
香港湾仔港湾道 23 号障君中心 22 字楼								7	P		· 新加州		
中国专利代理(香港)有限公司								The The		THE TO	3		
刘宗杰 叶恺东						47	市图		亨納 較		/		
申请号	01143820.7		部门及	通知	书类型	턴		9 - C		2	发文日期式	「変し」	
中 请人			三菱电	包机株	式会社	±					/>	では	
发明名称 半导体装置及其制造方					方法					**	and the second		
	<u></u>		第一	-次军	审查点	意见通	知	 书	0/	5	392	- 3	<i>h</i>
i. 🖾依申请	人提出的实审i	请求, 根	据专利	利法第	§ 35 条	第 1款	的规	见定。 写	· 正列2	寸 _上之	· 比发明专利	申请进行实	•
质审查。													
	利法第 35 条第	2款的	规定,	国家	知识产	权局决	定自	1行對土	. 電影時	月专系	训申请进行	审查。	
2. 図申请人		专利局	的由进	Ĕ 🗀 🧿	001	在 9	E	13 🚉	a (計) di	林日			
 -	日本	_マ利周 - 专利局											
						年							
		_ ` ` ` ` ` `				年							
⊠中请	人已经提交了	_ 经原申请	肾国 受理	里机き	と证明!	的第一	欠提	出的油	空伸請	文件	的副本。		
□ 申请	人尚未提交经	原申请国	受理相	机关ü	E明的	第一次打	是出	的在先	申請文	件的	副本,根据	专利法第	
	系的规定视为 未												
3. □申请人	于年	月	日和	1	_年_	月_		_日提步	三百倍	改文作	‡ 。		
、 经审查	ē,其中:	年	月_	_日提	交的_			恶能	中找多	乏;			
		年	月_	_日提	交的_			ः	世數學	乏;			
因为上边		存合专利									条的规定。		
修改不能	衫被接受的 具体	理由见i	通知书	正文	邹分。							11 FE	2 2004
4. 🛛 审查是	针对原始申请	文件进行	亍的 。				•					1115	, 200.
	针对下述申请												
	是交的原始申请		权利要	求第_		项	. iši	明书第		_页、	附图第	页:	
	年月												
	·												
	エ// 年月	ー ーへ へ 日据 <i></i> む	的权利	水要制	·····································		. iš	明书第	;	_ _页、	附图第	页;	
	午 _{——} 年 _{——} 月 _{——}	ー ーへ へ 日 提 や	的说明	月书植	···— 每,	^ .c	E	14	13	- 提交	的摘要附置	§ .	
	+												
	17是在未近17												
	通知书引用下这					的审查	过程	中继线	ijij,	:			
	请寄: 100088										利局受理	 处收	

回函谓寄: 100088 北京市海淀区甸门桥四土城路 6 号 国家海峡 一致局受利局处理 2201 2001.7 (注:凡寄给审查员个人的信息证法 法律效力)

1700	- 1	JP58-124243A	1983	年	7 F	23 日			
4 19 769	2	US5811855A	1998	年	9 F	22日			
	3			年	F	日			
	4			年	F	3 日			
_ (6. 审查的	可结论性意见:							
•	⊠关	于说明书:							
]申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。							
]说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。							
	D								
	Ī								
	対关								
			x规定 的	新颖性	ŧ.				
	_	▼ 							
	_	权利要求 不具备专利法第 22 余 第 4 章							
	_	 		** **	_	a .			
	-	【权利要求_8 不符合专利法第 26 条第 4 差							
	-	权利要求 1、13、14 不符合专利法第 31 条第 1 差							
	=	权利要求 不符合专利法实施细归第2			发明	的定义。			
	Ĺ	型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	3条第1款的规定。						
		☑ 权利要求 <u>1、3、6</u> 不符合专利法实施细州第 20	0 条至第	23 条	的规	定。			
	L ⊢;#4:	」 5论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。							
,		:述结论性意见,审查员认为:							
1		申请人应按照通知书正文部分提出的要求,对申请文件进行修改			-				
		申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由,美	£ ▽、ト iii 4n =	出元マ	'	7中标中			
		的不符合规定之处进行修改,否则将不能授予专利权。	1 V 1 VIZ VH	14 IL-2	CBPJ) . [1-3]H CT			
		与利申请中 没有可以被授予专利权的实质性内容 ,如果申请人没有陈适	未现 山 武 :	经陈记	水 押 c	不充			
		分,其申请将被驳回。	T-400 (111 - 24 7)		E-= L	47176			
S	。 · 由语)	、应注意下述專项:							
`		据专利法第 37 条的规定,申请人应在收到本通知书之日起的熙年月。	力陈述實	ធ t	加果日	自诸人无			
		当理由逾期不答复,其申请将被视为撤回。	11////2/2007	,	4.7,0	1 1137 (76			
		请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定,修改文本产一党	两份, 其	各式厂	文符 :	宇宙音指			
		的有关规定。	101/ //	L - 4/-	J2 J	4 11 78 18			
		请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权周与科局	高受理处 ,	FL.5	长邮系	F或递 交			
		受理处的文件不具备法律效力。	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,					
	(4)未	经 预约,申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局 与宣畫员	举行会明	5 .					
ç		可书正文部分共有 <u>3</u> 页,并附有下述附件:							
		用的对比文件的复印件共 2 份 13 页。							
	宙杏	9 部 审查品 高伟 审查部门证券 長期	音						

文件号或名称

公开日期

(未加證审查出券 / 用章的通知书不具备法律效力)

编号

第一次审查意见通知书正文

本申请如说明书所述涉及一种半导体装置。

独立权利要求 1 请求保护一种半导体装置。对此文件 1 (参见 其说明书第7栏第18行到第12栏第3行及附图355)公开了一种 半导体装置,具体公开了以下技术特征:在鲍峰社底上形成的半 导体层,在元件形成区内形成的 p 沟道 NMOS 晶 沟管,在半导体层 内形成的体接触区,在 NMOS 和体接触区之间形态的部分隔离区, 部分隔离区包含在半导体层上层形成的部分绝缘照和存在于部分 绝缘层下的半导体层,NMOS晶体管包含形成于非导体层内的源区 和漏区,以及在半导体层上经栅氧化膜形成的圆电极,体接触区 包括可从外部进行电位固定的电位设定部。由此可知,对比文件 1 已经公开了该权利要求的大部分技术特征, 该型利要求保护的技 术方案与对比文件 1 所公开的技术方案相比, 显区别在于: 1)元 件形成区由部分隔离区隔离,2)半导体衬底为 300 结构。上述区 别技术特征都是本领域的公知常识。对本领域技术人员来说根据 对比文件 1 形成部分隔离区完全隔离元件形成图 与体接触区和采 用 SOI 结构是显而易见的,因此,权利要求 证 所要求保护的技术 方案相对于对比文件 1 不具备突出的实质性型 电冲显著的进步, 因而不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。

从属权利要求 2 的附加技术特征是:上述年区电位设定部包含 体区源、漏邻接部,该体区源、漏邻接部在上沿海和漏区的栅宽 方向上邻接,而且从上述体区主要部起在栅长方向上延伸而形成, 上述栅电极还具有从上述栅电极的主要部的端隔超在上述栅长方 向上延伸并在上述体区源、漏邻接部的一部为上形成的栅延伸区, 利用上述栅延伸区导电性地隔断上述体区源、量邻接部与上述源 和漏区。上述技术特征已经在对比文件 2 (参照 耳镜明书第 4 栏第 33 行 到 第 5 栏 第 37 行 及 附 图 1 到 4) 中 公 开 丁 。 在 对 比 文 件 2 中 公开了一种 H 栅的晶体管,其中体区电位设定塑包含体区源、漏 邻接部,该体区源、漏邻接部在源和漏区的栅景运向上邻接,而 且 在 栅 长 方 向 上 延 伸 而 形 成 , 上 述 栅 电 极 还 具 三 八 上 述 栅 电 极 的 主要部的端部起在上述栅长方向上延伸并在上上任区源、漏邻接 部的一部分上形成的栅延伸区,利用上述栅延丰区导电性地隔断 上述体区源、漏邻接部与上述源和漏区。因此。 契利要求 2 所要 求保护的技术方案不符合专利法第二十二条用三款有关创造性的 规定。

从属权利要求 3 的附加技术特征是:上述 常 11 原、漏邻接部包

含从上述体区主要部起在第 1 方向上延伸而形成的第 1 体区源、漏邻接部和从上述体区主要部起在与第 1 方向用层的第 2 方向上延伸而形成的第 2 体区源、漏邻接部,上述需压伸区包含在上述第 1 体区源、漏邻接部附近形成的第 1 栅延伸区,上速技术特征已经在区源、漏邻接部附近形成的第 2 栅延伸区,上速技术特征已经在对比文件 2 中公开了,因此,权利要求 3 所要求保护的技术方案不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。

从属权利要求 4 的附加技术特征是:上述体区源、漏邻接部包含一个体区源、漏邻接部,上述栅延伸区包含产上述一个体区源、漏邻接部附近形成的一个栅延伸区。在对比实验 2 中栅极为 H 形,对本领域技术人员而言想到将其制成 T 形是显而易见的。因此,权利要求 4 所要求保护的技术方案不符合专利 医第二十二条第三款有关创造性的规定。

从属权利要求 6 的附加技术特征是:上述棚 區側区包含第 2 导电型的杂质浓度为 5×10¹⁸ cm⁻³以下的栅延伸区。 查对比文件 2 中栅延伸区包含杂质浓度为 5×10¹⁷ cm⁻³的栅延伸区。 因此,权利要求 6 所要求保护的技术方案不符合专利法第二 上二条第三款有关创造性的规定。

从属权利要求 8 的附加技术特征:上述部分 电绿膜下半导体区具有第 2 导电型,与上述体区相接地形成,还 1 备在上述 SOI 层的上述元件形成区外设置的、可从外部进行电位超定的第 1 导电型的元件形成区外体区,上述元件形成区外体区与上述部分绝缘膜下半导体区相接地形成。其中"第 1 导电型 5 元件形成区外体区"与说明书中记载的"第 2 导电型的元件形成区外体区"不一致,因此,权利要求 8 得不到说明书的支持, 下符合专利法第二十六条第四款的规定。即使将其改为说明书中引进的, 由于上述技术特征已经在对比文件 1 中公开了,因此,广东要求 8 所要求保护的技术方案不符合专利法第二十二条第三位行关创造性的规定。

开了,因此,权利要求 9 所要求保护的技术方量不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。

独立权利要求 1 与并列独立权利要求 13、14 相对于对比文件 1 不具备相同或相应的技术特征,不具备单一性。不符合专利法第 三十一条第一款的规定。

权利要求 1 的"SOI 层"造成不清,应为"湿层",同时"SOI"没有中文解释,造成保护范围不清,不符合专引法实施细则第二十条第一款有关权利要求应当清楚地写明要思保护的范围的规定。

从属权利要求 3 的 "第 1 方向"和"第 2 方画"不清楚为那个方向,造成保护范围不清,不符合专利法实产组则第二十条第一款有关权利要求应当清楚地写明要求保护的范围的规定。

从属权利要求 6 的"上述栅延伸区包含第 2 亭电型的杂质浓度为 5×10¹⁸ cm⁻³以下的栅延伸区"造成保护范围还清,不符合专利法实施细则第二十条第一款有关权利要求应当清楚地写明要求保护的范围的规定。

本申请的说明书中存在以下问题:

- 1、说明书的发明名称与保护的主题不符。 至符合专利法实施 细则第十八条第一款的有关规定。
- 2、说明书中的"BF2"应为"BF₂"。

说明书摘要部分的附图标记没有用括号括起家,不符合专利法实施细则第二十四条第二款的有关规定。

基于上述理由,本申请按照目前的文本还不能被授予专利权。申请人应按照本通知书提出的审查意见对申请宣传进行修改或陈述意见,克服所存在的缺陷。对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定,不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。如果申请人在指定的期限内未能克服上述缺陷。 车申请将被驳回。